集じん技術小委員会 委員各位

> (一社) 日本粉体工業技術協会 集じん技術小委員会 委員長 金岡千嘉男

平成28年度第1回 集じん技術小委員会合同委員会開催のご案内 (第1回 WG-B 及び第1回 WG-C 合同開催)

時下ますすご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は日本粉体工業技術協会の活動に種々ご協力いただき厚く御礼申し上げます。

さて、集じん技術小委員会においては集じん器用ろ布の品質評価に関する規格やバグフィルタシステムの試験方法規格等の国際標準化活動を行っておりますが、つきましてはその平成28年度第1回集じん技術小委員会と第1回WG-B委員会及び第1回WG-C委員会を下記次第にて開催致しますので、ご多忙中恐縮ですが、ご出席の上ご審議下さる様お願い申し上げます。

記

日 時 : 平成 28 年 5 月 13 日 (金) 13:30~17:00

会 場 : 種苗会館 6F 大会議室(日本粉体工業技術協会東京事務所階上)

東京都文京区本郷 2-26-11 種苗会館

担当:澤野、柳澤 03-3815-3955

o-sawano@appie.or.jp, yanagisawa@appie.or.jp

議 題 : 1 平成28年度集じん技術小委員会の体制と方針

2 平成 28 年度 WG-B の作業計画

3 平成28年度WG-Cの作業計画

配布資料 1 平成 28 年度集じん技術小委員会名簿(小委員会・WG-B・WG-C・一覧名簿)

2 その他当日配布資料

出席者 (順不同、敬称略)

金岡千嘉男、福井国博、井村俊明、上村富彦、遠藤茂寿、大垣 豊、岡安功史、奥山一博、 木嶋敬昌、木村勇男、工藤 陽、栗原秀直、越間研吾、杉野 隆、田中満也、難波 均、 長谷川和浩、林 浩司、森下あや子

以上